
Symposium (Oral) | Symposium | Film Formation and Low Temperature of IV Element Semiconductor

[7p-C18-1~11]Film Formation and Low Temperature of IV Element Semiconductor

Takashi Noguchi(Univ. of the Ryukyus), Naoto Matsuo(Univ. of Hyogo), Seiichiro Higashi(Hiroshima Univ.)

Thu. Sep 7, 2017 1:30 PM - 6:30 PM C18 (C18)

△：奨励賞エントリー

▲：英語発表

▼：奨励賞エントリーかつ英語発表

空欄：どちらもなし

1:30 PM - 1:45 PM

[7p-C18-1]Opening

○Takashi Noguchi¹ (1.Ryukyu Univ.)

Keywords:Opening